

材料技術講習会のご案内

- 光学顕微鏡の最適な観察手法と最新機器の紹介 -

山梨県産業技術センター

材料表面の観察手法として、光学顕微鏡やレーザー顕微鏡および電子顕微鏡等、様々な顕微鏡システムがございます。観察目的に合わせた顕微鏡を選択するには、基礎的な知識が必要です。今回は、一般的に広く活用されている光学顕微鏡の基礎知識とその特徴を紹介するとともに、当センターに新たに設置されました「超深度顕微鏡システム(ライカマイクロシステムズ(株)DVM6 および DMS1000)」を活用した材料評価技術について、観察の基礎から応用までを紹介します。

- 日 時 令和2年12月8日(火) 午後1:30 ~ 午後2:45
- 会 場 山梨県産業技術センター (〒400-0055 甲府市大津町 2094)
高度技術開発棟 2階 研修室
- 講 師 ライカマイクロシステムズ株式会社
塚越 剛 氏, 森下達治 氏
- 参加料 無 料
- 申込み 下記参加申込書にご記入の上、FAX (055-243-6110)
または Mail (yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp) で
12月7日(月)までにお申し込みください。
- 問合先 山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 工業材料科
Tel: 055-243-6111 担当: 佐野, 阿部, 石田, 深澤

* 本講習会は外国為替及び外国貿易法により、日本国内居住者に限らせていただきます。
あらかじめご了承ください。

参 加 申 込 書

貴社名 _____ :
連絡ご担当者 _____ :
Mail address _____ :
TEL _____ :

部 署 名	氏 名

※申込みいただいた氏名等は、講師にお知らせいたしますことをご了承ください。